

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 09157006 A

(43) Date of publication of application: 17.06.97

(51) Int. CI

C04B 35/46 G01L 1/12 H01L 41/187

H01L 41/24

(21) Application number: 07312539

(22) Date of filing: 30.11.95

(71) Applicant:

KYOCERA CORP

(72) Inventor:

ONIZUKA KATSUHIKO HIGASHIBETSUPU MAKOTO YOSHIMURA KENICHI

EGUCHI TOMONOBU

(54) PIEZOELECTRIC PORCELAIN COMPOSITION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a porcelain compsn. having a high electromechanical coupling factor, a low mechanical quality factor and a low relative dielectric constant and excellent in heat resistance by specifying the compsn. of a perovskite type compd. contg. Pb, Zr, Ti, Sr, Na, Nb, Y, Cr and Co.

SOLUTION: This porcelain compsn. is a perovskite type compd. contg. at least Pb, Zr, Ti, Sr, Na, Nb, Y, Cr and Co as metallic components and is represented by the formula (where M is La, Gd, Nd, Sm or Pr, 0.005≤x≤0.08 0.001≤y≤0.005, 0.002≤z≤0.05, 0.95≤a≤1.05, 0.47≤b≤0.70, 0.02≤c≤0.31, 0.11≤d≤0.42, 0.01≤e≤0.12, 0.02*≤*f≤0.15, 0.46≤g≤0.52 b+c+d+e=1.00). This compsn. is especially fit for the 2nd intermediate-frequency filters of movable communications appliances such as analogue and digital cellular phones.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

(Pb:-:-,-: Sr. Na, M.). (Nb: Y. Cr. Co,), Ti. Zr.-r-e O:

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-157006

(43)公開日 平成9年(1997)6月17日

(51) Int.Cl.4	識別記号 庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C 0 4 B 35/46		C 0 4 B 35/46	M
G01L 1/12		G01L 1/12	
H01L 41/187		H01L 41/18	101D
41/24		41/22	Α
		審査請求 未請求	請求項の数1 OL (全 7 頁)
(21)出願番号	特顧平7-312539	(71)出版人 000006	633
		京セラ	株式会社
(22)出顧日	平成7年(1995)11月30日	京都府	京都市山科区東野北井ノ上町5番地
		Ø22 ·	
		(72)発明者 鬼塚	克彦
			県国分市山下町1番4号 京セラ株
			総合研究所内
		(72)発明者 東別府	
			県国分市山下町1番4号 京セラ株
			総合研究所内
		(72)発明者 吉村	- -
			県国分市山下町1番4号 京セラ株 総合研究所内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 圧電磁器組成物

(57)【要約】

(課題)耐熱性が低くリフロー半田付け前後の圧電特性 や共振周波数の変化が大きく、実用上の問題となっていた。

【解決手段】組成成式を $(Pb_{1-x-v-z} Sr_x Na_v Mz)$ 。 $(Nb_b Y_c Cr_d Co_e)$, $Ti_e Zr_{1-r-e}$ O, $(CCT_c MdLa, Gd, Nd, Sm_c Pr_o)$ ち少なくとも一種)と表わした時、前記x, y, z。 a,b,c,d,e,f,gが、0.005 $\le x \le 0$.08、0.001 $\le y \le 0$.005、0.002 $\le z \le 0$.05、0.95 $\le a \le 1$.05、0.47 $\le b \le 0$.70、0.02 $\le c \le 0$.31、0.11 $\le d \le 0$.42、0.01 $\le e \le 0$.12、0.02 $\le f \le 0$.15、0.46 $\le g \le 0$.52、b+c+d+e=1.00を満足するものである。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】金属成分として少なくともPb、Zr、Ti、Sr、Na、Nb、Y、CrおよびCoを含むペロブスカイト型化合物であって、その組成式を

(Pb_{1-x-v-z} Sr_x Na_v M_z), (Nb_b Y_c Cr_x Co_x), Ti_x Zr_{x-f-x} O_x

(CCで、MはLa, Gd, Nd, Sm, Prのうち少なくとも一種) と表わした時、前記x, y, z, a,

b, c, d, e, f, g t

 $0.005 \le x \le 0.08$

 $0.001 \le y \le 0.005$

 $0, 002 \le z \le 0.05$

 $0.95 \le a \le 1.05$

 $0.47 \le b \le 0.70$

 $0.02 \le c \le 0.31$

 $0.11 \le d \le 0.42$

0.01 ≦e≦0.12

 $0.02 \le f \le 0.15$

0, 46 ≤g≤0.52

b+c+d+e=1.00

を満足することを特徴とする圧電磁器組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば、セラミックフィルタ、セラミックレゾネータ、超音波応用振動子、圧電ブザー、圧電点火ユニット、超音波モータ、圧電ファン、圧電センサ、圧電アクチュエータ等に用いられる圧電磁器組成物に係わり、特に、アナログセルラーフォン、デジタルセルラーフォン等の移動体通信機の第二中間周波数フィルタに適する圧電磁器組成物に関する。

[0002]

【従来技術】従来から、圧電磁器組成物を利用した製品 としては、例えばセラミックフィルタ、セラミックレゾ ネータ、超音波応用振動子、圧電ブザー、圧電点火ユニ ット、超音波モータ、圧電ファン、圧電センサ、圧電ア クチュエータ等がある。

【0003】 Cとで、セラミックフィルタ、セラミックレゾネータ等の素子としては、PbZrO, -PbTiO, を主成分とした磁器組成物が利用されており、Cれ 40 にNb, O, やMnO, 等の金属酸化物、Pb(Nb, Mg,) O, やPb(Nb, Co,),) O, 等の複合ペロブスカイト型酸化物を添加したり置換するととにより圧電性の向上が図られている。

【0004】従来、電気機械結合係数Kpが大きく圧電性に優れた圧電磁器組成物として、Pb(Nb,/, Co,,) O, -PbZrO, -PbTiO, 系の組成物が知られている。

[0005] 一方、近年では、セラミックフィルタ、セ 08、0.001≦y≦0.005、0.002≦z ラミックレゾネータのような圧電部品においても、基板 50 0.05、0.95≦a≦1.05、0.47≦b≦

等の表面に実装可能なように種々の条件に対応できることが要求されており、このような圧電部品においては、 部品を基板にリフロー半田付けする際、基板に実装された部品が230°Cから300°C程度の高温に曝されるために部品に組み込まれる圧電索子にも耐熱性が要求されている。

【0006】また、例えば、圧電セラミックスの拡がり振動を利用した数キロヘルツ帯のフィルターにおいては、電気機械結合係数Kpが大きく、機械的品質係数Q10mが小さく、かつ補償減衰量を大きくするために、比誘電率をrが小さく、耐熱性に優れた材料が必要になる。特にデジタルセルラーフォンでは、隣接チャンネルの雑音防止のために保証帯域内でのフィルターの群遅延特性を安定化することが要求されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の上記したPb(Nb」/」 Co」/」)〇, -PbZr〇, -PbTi〇, 系の磁器組成物は、耐熱性が低くリフロー半田付け前後の圧電特性や共振周波数の変化が大き く、実用上の問題となっていた。また、熱衝撃試験後の圧電特性や共振周波数の変化も大きいため、環境変化の激しい車両搭載用通信装置などのフィルター等に用いた場合、素子の特性変化によって安定した送受信ができなくなるという問題があった。

 $\{00008\}$ さらに、比誘電率 ϵ rが1800程度と高いために、部分電極を形成して素子を形成する必要があり、また、機械的品質係数Qmが大きいために群遅延特性が悪いという問題点があった。

【0009】本発明の圧電磁器組成物は、電気機械結合 30 係数Kpが大きく、更に機械的品質係数Qmが小さく、 比誘電率εrが小さく、耐熱性に優れた圧電磁器組成物 を提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、Pb、Zr、Ti、Sr、Na、Nb、Y、Cr およびCo を含む複合ペロブスカイト型化合物であって、一定の組成を有するものは電気機械結合係数Kpが大きく、機械的品質係数Qmが小さく、比誘電率 ϵ rが小さく、耐熱性および耐熱衝撃性に優れた圧電磁器組成物を得ることができることを知見し、本発明に至った。

•

3

 $0.70, 0.02 \le c \le 0.31, 0.11 \le d \le$ $0.42, 0.01 \le e \le 0.12, 0.02 \le f \le$ 0. 15, 0. $46 \le g \le 0$. 52, b+c+d+e=1.00を満足するものである。

[0012]

【作用】本発明の圧電磁器組成物では、PbZrO,-PbTiO, 系の磁器組成物のZrおよびTiの一部を Nb, Y, Cr, Coで置換し、Pbの一部をSrと、 Naと、La、Gd、Nd、Sm、Prのうち少なくと も一種で置換するととにより、高い電気機械結合係数K 10 p、低い機械的品質係数Qm、低い比誘電率 erを示す とともに、耐熱性を向上することが可能となる。

【0013】本発明では、特にPbの一部を所定量のN aで置換することにより、耐熱性を向上できるととも に、比誘電率を低下させることができる。

[0014]

【発明の実施の形態】本発明の圧電磁器組成物は、P b、Zr、Ti、Sr、Na、Nb、Y、CrおよびC oを含む複合ペロブスカイト型化合物であって、組成式 b (Pb_{1-x-γ-x} Sr_x Na_y M_z) (Nb_y Y_c C 20 r。Co.), Ti。Zr,-,-。O, で表されるもので あるが、ととで、x,y,zを上記の範囲に設定した理 由について説明する。

【0015】Srによる置換量xを0.005≤x≤ 0.08としたのは、xが0.005未満の場合は電気 機械結合係数 Κ p が小さく、0.08 よりも大きい場合 には比誘電率 ϵ rが大きくなるためである。Srによる 置換量xは、耐熱性の安定性という理由から0.01≤ x≦0.03であることが望ましい。

【0016】Naによる置換量yを0.001≤y≤ 0.005としたのは、yが0.001未満では比誘電 率ειが大きくなり、γが0.005よりも大きい場合 には機械的品質係数Qmが大きく、耐熱性が低下するか らである。Naによる置換量yは、比誘電xerや機械 的品質係数Qmの低下、耐湿性という観点からO.OO 1 ≤ f ≤ 0.004 とすることが望ましい。

[0017] M (La, Gd, Nd, Sm, Pr) によ る置換量 z を 0.002 ≦ z ≦ 0.05 としたのは、z が0.002未満の場合は電気機械結合係数Kpが小さ くなり、 z が 0. 05よりも大きい場合には比誘電率 ε rが高く、耐熱性が低下するためである。M(La, G d, Nd, Sm, Pr)による置換量zは、耐熱性の安 定性いう理由から0.003≦z≦0.02であること が望ましい。また、MとしてはLaが望ましい。

【0018】次に、a, b, c, d, e, f, gを上記 の範囲に設定した理由について説明する。Aサイトのa を0.95≦a≦1.05としたのは、aが0.95未 満の場合や1.05よりも大きい場合には電気機械結合 係数Kpが低下し、耐熱性が低下するからである。Aサ いう理由から0.99≦a≦1.01であることが特に 望ましい。

【0019】また、Nb量のbを0.47≦b≦0.7 0としたのは、bが0.47未満では機械的品質係数Q mが大きくなり、bが0.70よりも大きい場合には比 誘電率εΓが大きくなり耐熱性が低下するからである。 Nb量のbは、耐熱性の安定性という理由から0.49 ≦b≦0.65とすることが望ましい。

【0020】さらに、Y量のcを0.02≤c≤0.3 1 としたのは、cが0.02未満の場合には耐熱性が低 下し、0.31よりも大きい場合には機械的品質係数Q mが大きくなり群遅延時間特性が低下するからである。 Y量のcは、機械的品質係数Qmの温度特性の平坦化と いう理由から0.09≦c≦0.17であることが望ま しい。

【0021】Cr量のdを0.11≦d≦9.42とし たのは、 dが 0. 1 1 未満では比誘電率が大きく、耐熱 性が低下し、0.42よりも大きいと比誘電lpha ϵ rが高 くなり耐熱性が劣化するからである。Cェ量のdは、耐 熱性の安定性という理由から0.20≦d≦0.26と することが望ましい。

【0022】Co量のeを0.01≦e≦0.12とし たのは、eが0.01未満では機械的品質係数Qmが増 加し、電気機械結合係数Kpが低下し、耐熱性が低下 し、0.12よりも大きいと機械的品質係数Qmが大き くなり過ぎるからである。Со量のeは、機械的品質係 数Qmの温度特性の平坦化という理由から0.02≦e ≦0.09とするととが望ましい。

[0023] (Nb, Y, Cr, Co,) のBサイトへ 30 の置換量 f を 0.02 ≤ f ≤ 0.15 としたのは、g が 0.02未満では電気機械結合係数Kpが低下し、また 0.15よりも大きいと比誘電率 ϵ rが大きくなり、耐 熱性が急激に低下するからである。(Nb。Y.Crょ Co.) のBサイトへの置換量gは、誘電率の温度特性 の平坦化という理由から0.05≦1≦0.07とする ととが望ましい。

【0024】TiのZrへの置換量gを0.46≦g≦ 0.52としたのは、gが0.46未満の場合は、耐熱 性が低下し、0.52よりも大きい場合には電気機械結 40 合係数Kpが低くくなり過ぎるためである。TiのZr への置換量gは、電気機械結合係数Кρの温度特性の平 坦化という理由から0、48≦g≦0、51であること が望ましい。

【0025】本発明の圧電磁器組成物としては、組成式 を(Pb_{1-x-v-z} Sr_x Na, M_z), (Nb, Y_c C r, Co.), Ti, Zri-r-。O, (ととで、MはL a. Gd. Nd. Sm. Prのうち少なくとも一種) と 表わした時、x,y,z,a,b,c,d,e,f,g が、0.01 \le x \le 0.03、0.001 \le y \le 0.0 イトのaは、機械的品質係数Qmの温度特性の平坦化と 50 04、0.003≤z≤0.02、0.99≤a≤1.

01、0.49≦b≦0.65、0.09≦c≦0.17、0.20≦d≦0.26、0.02≦e≦0.09、0.05≦f≦0.07、0.48≦g≦0.51 を満足することが望ましい。

【0026】そして、本発明の圧電磁器組成物は、例えば、原料としてPbO、ZrO、、TiO、、Nb、O、、Cr、O、、Y、O、、Co、O、、およびSr、Naを含む酸化物または炭酸塩、さらにLa、Gd、Nd、Sm、Prのうち少なくとも一種を含む酸化物または炭酸塩の各原料粉末を所定量秤量し、ボールミル等では炭酸塩の各原料粉末を所定量秤量し、ボールミル等で1010~24時間湿式混合し、次いで、この混合物を脱水、乾燥した後、800~1100℃で1~3時間仮焼し、当酸仮焼物を再びボールミル等で粉砕する。

【0027】その後、との粉砕物に有機パインダーを混合し、造粒後、所定圧力で成形して成形体を作製し、これらを大気中において1200~1350℃で0.5~4時間焼成することにより得られる。

6

[0029]

[0030]

【表1】

EXM							0.				
Na.	Sr x	Na y	N	7	8	b	C	đ	e	f	g
* 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9 * 10 1 2 13 14 15 15 17 18 19 20 22 22 24 25 28 29 31 32 33 34 35	4.0015 6.005 6.015 6.015 6.015 6.015 6.020	0.003 0.002 0.002 0.002 0.003 0.001		PP	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	0. 51 0. 51	238212101012801588588815888815155555555555	0.000000000000000000000000000000000000	a 10		48 49 48 49 <td< td=""></td<>

*印は本発明の範囲外の試料を示す。

7

· 芸	(Pb:-x-y-,Sr. Ra, M.) . (Nb s Y . Cr 4 Co .) : Ti . 2r: 0.										
No.	Sr z	Na y	M	2	A	b	С	d	e	f	E
36	0.020	0.001	Gď	0.004	1.00	0.51	Q 15	0.30	0.04	0.07	0.49
37	0.020	0.001	Mq	0.004	1.00	0.51	0.15	0.30	0.04	۸ 07	0,49
38	0.000	0.001	Sa	0.004	1.00	0, 51	Q 15	0.30	0.04	0.07	0.49
39	0.020	0.001	Pr	0.004	Γœ	0,51	0.15	0.30	0.04	0.07	0.49
#40		0.001	La	0.004	1.00	0, 51	0.15	0.30	0.04	0.07	0.53
441 42	0.020	0.001	La	0.004	1.00	0.20	0.40	0.20	0. 20	0.07	0.48
43	0.020	0.001	la La	0.005 0.005	1.00	0, 58 0, 58	0.12	0.20	0. 10 0. 10	0.06	0.48
44	0. 020	0.001	La	0.005	1100	0.58	Q 12 Q 12	0. 20 0. 21	0. 10	Q 10 Q 10	0. 48 0. 43
45	0.020	0.001	ü	0.005	1.00	0.58	Q 12	0. 28	0.04	ă 10	0.48
46	ã œ	0.001	ũ	0.005	1.00	0.50	0.12	ŭ 35	0.03	1 10	0.48
47	0. 020	0.001	l ii	0.005	1.00	0.50	0.07	ă 40	0.03	ãio	0.48
48	0. 020	0.001	La	0.005	1.00	0.50	0.05	0.42	0.03	aio	0.48
149	0, 020	ã coi	L	0.005	1.00	0.58	0.12	0. 20	0.10	0.20	0.48
50	0.020	0.001	Į į	0. 020	1.00	0.52	0.15	0.25	0.08	0.07	ã 49
51	0.020	0.001	L	0. 030	īœ	0.52	0.15	0.25	0.08	0.07	0.49
52	0.020	0.001	L	0.040	1.00	0.52	0. 15	0.25	0.08	0.07	0.49
53	0.020	0.001	L	0.050	1.00	0.52	0.15	0.25	0.08	0.07	0.49
54	0.020	0.002	L	0.005	1.00	0.58	0.12	0.20	0.10	0.07	0.48
55	0.020	0.002	L	0,005	1.00	0.58	0.12	0, 20	0.10	0.06	0.48
58	0.020	0.003	L	0.005	1.00	0.58	0.12	0.20	0.10	0.06	0.48
57	0.020	0.004	L	0.006	1.00	0.58	0.12	0.20	0.10	0.06	0.48
58	0, 020	0.005	ļ.	0.005	1.00	0.58	0.12	0.20	0.10	0.08	0.48
‡59	0.020	0.002	14	0.004	1.00	0.50	0.01	0.39	0.10	0.05	0.49
₽ 60	0.020	0.008	L	0.005	1.00	0.58	0.12	0.20	0.10	0.10	0.48
61	0.030	0.001	[4	0.010	1.00	0.80	0.10	0.20	0.10	0.05	0.49
#82	0.050	0.001	<u> [4</u>	0.070	1.00	0.75	0 10	0.10	0.05	0.08	0.49
63 64	0.050	0.001		0.005 0.005	1.00	0.60	0.15	0. 15	0.10	0.06	0.49
¥65	0.060	0.002		0.004	1.00	0.25	0.17	0.30 0.50	0.02	0.06	0.49
66	0.080	0.002	L	0.005	1.00	0.58	0 12	0.20	0. 10	0.08	0.49
¥67	0.090	0.002	l iii	0.005	1.00	0.58	a 12	0.20	a. 10	0.06	0.48
68	0. 020	0.001	l ü	0.005	1.00	0.70	àio	Q 15	0.05	lã œ	0.48

*印は本発明の範囲外の試料を示す。

【0032】その後、との粉砕物に有機バインダー(P VA)を混合し、造粒した。得られた粉末を1.5 t c n/cm¹の圧力で直径23mm、厚さ2mmの寸法か らなる円板にプレス成形した。さらに、これらの成形体 30 をMg○等からなる容器内に密閉し、大気中1250℃ で2時間の条件で焼成した。

【0033】得られた焼結体を研磨して厚み0.5mm の円板を形成した。との円板の両主面にAgベーストを 600℃で焼付けることにより電極を形成し、80℃の シリコンオイル中で3kv/mmの直流電圧を30分間 印加して分極処理した後、電気機械結合係数Kp,機械 的品質係数Q α 、耐熱性を評価した。また、比誘電率 ϵ rをインビーダンスメータで求められた容量から計算し て求めた。電気機械結合係数Kp、機械的品質係数Qm 40 はインピーダンスメータ(測定周波数1kHZ、測定電 圧lVrms)で測定した共振周波数と反共振周波数の 値から計算により求めた。耐熱性は、250℃をピーク とする半田リフロー炉を3回連続して通過させる試験を 行った際の、試験前の共振周波数fr、と試験後の共振 周波数 f r₁ の値から、fra=| (fr₁ -fr₁) | /fr, ×100の式を用いて算出した変化率fra で評価した。これらの結果を表3および表4に示す。 [0034]

【表3】

50

. 10

20

KA No.
* 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 * 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 27 28 29 33 34 35

*印は本発明の範囲外の試料を示す。

【0035】 【表4】

数料 No.	kp ClO	Ą	ET	fra(%)				
36 37 38 39 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	45.5 5 6 6 7 7 7 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8	140 134 139 175 270 142 136 130 135 144 145 140 130 121 141 152 150 150 162 162 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170	1310 1330 1360 1360 1370 1200 1170 1180 1150 1120 1120 1120 1350 1370 1350 1370 1450 1290 1210 1180 1290 1210 1180 1290 1380 1360 1360 1370 1380 1380 1380 1480 1480 1480	0.0466415446666666666666666666666666666666				

10

*印は本発明の範囲外の試料を示す。

【0036】尚、表1 および表2 における試料No.1~35 および40~68 は組成式のMとしてLaを用い、試料No.36はMとしてGdを用い、試料No.37はMとしてNdを用い、試料No.38はMとしてSmを用い、試料No.39はMとしてPrを用いた。

30 【0037】とれらの表3および表4から、本発明の圧 電磁器組成物は電気機械結合係数Kpが40%以上と大 きく、機械的品質係数Qmが200以下と低く、比誘電 率は1500以下と低く、また、耐熱試験によるfra の変化が0.1%以下と小さいことが判る。 【0038】

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明によれば、PbZrO, -PbTiO, 系の磁器組成物のZrおよびTiの一部をNb, Y, Cr, Coで置換し、Pbの一部をSrと、Naと、La, Gd, Nd, Sm, Prのうち少なくとも一種で置換することにより、高い電気機械結合係数Kp、低い機械的品質係数Qm、低い比誘電率をrを示すとともに、耐熱性を向上することができ、表面実装が可能でかつ高帯域な圧電フィルタ、特にデジタル対応の圧電素子として有効に用いられる圧電磁器組成物を得ることができる。

フロントページの続き

(72)発明者 江口 知宣 鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ株 式会社総合研究所内

JP 09-157006 A

(11) Publication number: 09-157006 (51) Int.CI. C04B 35/46

(43) Date of publication of application: 17.06.1997 GOIL 1/12

H01L 41/187 H01L 41/24

(21) Application number: 07-312539 (71) Applicant: KYOCERA CORP

(22) Date of filing: 30.11.1995 (72) Inventor: ONIZUKA KATSUHIKO

HIGASHIBETSUPU MAKOTO YOSHIMURA KENICHI EGUCHI TOMONOBU

(54) PIEZOELECTRIC PORCELAIN COMPOSITION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a porcelain compsn. having a high electromechanical coupling factor, a low mechanical quality factor and a low relative dielectric constant and excellent in heat resistance by specifying the compsn. of a perovskite type compd. contg. Pb, Zr, Ti, Sr, Na, Nb, Y, Cr and Co. SOLUTION: This porcelain compsn. is a perovskite type compd. contg. at least Pb, Zr, Ti, Sr, Na, Nb, Y, Cr and Co as metallic components and is represented by the formula (where M is La, Gd, Nd, Sm or Pr, 0.005<=x<=0.08, 0.001<=y<=0.005, 0.002<=0.05, 0.95<=a<=1.05, 0.47<=b<=0.70, 0.02<=c<=0.31, 0.11<=d<=0.42, 0.01<=e<=0.12, 0.02<=f<=0.15, 0.46<=g<=0.52 and b+c+d+e=1.00). This compsn. is especially fit for the 2nd intermediate-frequency filters of movable communications appliances such as analogue and digital cellular phones.

Disclaimer

This is a machine translation performed by NCIPI (http://www.ipdl.ncipi.go.jp) and received and compiled with PatBot (http://www.patbot.de).
PatBot can't make any guarantees that this translation is received and displayed completely!

Notices from NCIPI

Copyright (C) JPO, NCIPI

The JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1]As a metal component, at least Pb, Zr, Ti, Sr, Na, Nb, Y, It is a perovskite mold compound containing Cr and Co, and is the empirical formula (Pb1-x-y-z Srx Nay Mz) a (Nbb Yc Crd Coe) f Tig Zr1-f-g O3 (here)When M expresses a kind at least among La, Gd, Nd, Sm, and Pr, Said x, and y, z, a, b, c, d, e, f and g are 0.005<=x<=0.080.001<=y<=0.0050.002<=z<=0.050.95. <=a<=1.050.47 <=b<=0.700.02 <=c<=0.310.11<=d<=0.420.01 <=e<=0.120.02 <=f<=0.150.46 Piezoelectric-ceramics constituent characterized by satisfying <=g<=0.52 b+c+d+e=1.00.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention] [0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the piezoelectric-ceramics constituent which fits the second intermediate frequency filter of mobile transmitters, such as an analog cellular phon and a digital cellular phon, especially with respect to the piezoelectric-ceramics constituent used for a ceramic filter, a ceramic resonator, an ultrasonic application trembler, a piezo-electric buzzer, a piezo-electric ignition unit, an ultrasonic motor, a piezo-electric fan, a piezo-electric sensor, an electrostrictive actuator, etc.

10002

[Description of the Prior Art] From the former, there are a ceramic filter, a ceramic resonator, an ultrasonic application trembler, a piezo-electric buzzer, a piezo-electric ignition unit, an ultrasonic motor, a piezo-electric fan, a piezo-electric sensor, an electrostrictive actuator, etc. as a product using a piezoelectric-ceramics constituent, for example.

[0003]Here as components, such as a ceramic filter and a ceramic resonatorPbZrO3-PbTiO3 The porcelain constituent used as the principal component is used. this -- Nb 205 MnO2 etc. -- a metallic oxide and Pb(Nb2 / 3 Mg 1/3) O3 Pb(Nb2 / 3 Co 1/3) O3 etc. -- piezoelectric improvement is achieved by adding a compound perovskite mold oxide or permuting.

[0004] It is Pb(Nb2 / 3 Co 1/3) O3-PbZrO3-PbTiO3 as a piezoelectric-ceramics constituent the electromechanical coupling coefficient Kp excelled [constituent] in piezoelectric greatly conventionally. The constituent of a system is known.

[0005] Thermal resistance is demanded also of the piezoelectric device included in components since the components mounted in the substrate in case reflow soldering of the components was carried out [in / to be able to respond to various conditions so that it can mount in front faces, such as a substrate, also in piezo-electricity components like / in recent years / a ceramic filter and ceramic resonator on the other hand is demanded, and / such piezo-electricity components] at a substrate are put to a 230 to about 300 degrees C elevated temperature.

[0006]moreover -- for example, in the filter of several kHz band using flare vibration of electrostrictive ceramics, an electromechanical coupling coefficient Kp is large, a mechanical quality factor Qm is small, and in order to enlarge the compensation magnitude of attenuation, specific-inductive-capacity epsilonr is small, and the ingredient excellent in thermal resistance is needed. In the digital cellular phon, it is required especially that the group delay frequency characteristics of the filter in a guarantee band should be stabilized for noise prevention of an adjacent channel.

...

[0007]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, Pb(Nb2 / 3 Co 1/3) 03-PbZrO3-PbTiO3 which the former described above The porcelain constituent of a system had a large change of the piezo-electric property before and behind reflow soldering, or resonance frequency, and thermal resistance had become low a practical problem. Moreover, since change of the piezo-electric property after a spalling test or resonance frequency was also large, when it used for filters, such as an intense communication device for car loading of an environmental variation, etc., there was a problem of the transmission and reception stabilized by property change of a component becoming impossible.

and the second of the second o

[0008] Furthermore, about 1800 and since it was high, specific-inductive-capacity epsilonr needed to form the partial electrode, the component needed to be formed, and since the mechanical quality factor Qm was large, there was a trouble that group delay frequency characteristics were bad.

[0009] An electromechanical coupling coefficient Kp is large, a mechanical quality factor Qm is still smaller, specific-inductive-capacity epsilonr is small, and the piezoelectric-ceramics constituent of this invention aims at offering the piezoelectric-ceramics constituent excellent in thermal resistance.

[0010]

[Means for Solving the Problem] this invention person etc. was a compound perovskite mold compound containing Pb, Zr, Ti, Sr, Na, Nb, Y, Cr, and Co, and what has a fixed presentation had the large electromechanical coupling coefficient Kp, the mechanical quality factor Qm was small, specific-inductive-capacity epsilonr was small, the knowledge of the ability to obtain the piezoelectric-ceramics constituent excellent in thermal resistance and thermal shock resistance was carried out, and it resulted in this invention.

[0011]At least the piezoelectric-ceramics constituent of this invention as a metal component Namely, Pb, It is a perovskite mold compound containing Zr, Ti, Sr, Na, Nb, Y, Cr, and Co. It is the empirical formula (Pb1-x-y-z Srx Nay Mz) a (Nbb Yc Crd Coe) f Tig Zr1-f-g O3 (here) When M expresses a kind at least among La, Gd, Nd, Sm, and Pr, Said x, and y, z, a, b, c, d, e, f and g0.005<=x<=0.08, 0.001<=y<=0.005, 0.002<=z<=0.05, 0.95<=a<=1.05, 0.47<=b<=0.70, 0.02<=c<=0.31, 0.11<=d<=0.42, 0.01<=e<=0.12, 0.02<=f<=0.15, 0.46<=g<=0.52 and b+c+d+e=1.00 are satisfied.

[0012]

[Function] With the piezoelectric-ceramics constituent of this invention, it is PbZrO3-PbTiO3. While by permuting a part of Zr and Ti of the porcelain constituent of a system by Nb, Y, Cr, and Co, and permuting a part of Pb by Sr and Na by kind at least among La, Gd, Nd, Sm, and Pr shows the high electromechanical coupling coefficient Kp, the low mechanical quality factor Qm, and low specific-inductive-capacity epsilonr, it becomes possible to improve thermal resistance.

[0013] Especially in this invention, while being able to improve thermal resistance by permuting a part of Pb by Na of the specified quantity, specific inductive capacity can be reduced.

[0014]

[Embodiment of the Invention] The piezoelectric-ceramics constituent of this invention is a compound perovskite mold compound containing Pb, Zr, Ti, Sr, Na, Nb, Y, Cr, and Co, and an empirical formula (Pbl-x-y-z Srx Nay Mz) is a (Nbb Yc Crd Coe) f Tig Zrl-f-g O3. Although expressed, the reason for having set x, and y and z as the above-mentioned range is explained here.

[0015] Having set the amount x of permutations by Sr to 0.005<=x<=0.08 has a small electromechanical coupling coefficient Kp, when x is less than 0.005, and when larger than 0.08, it is because specific-inductive-capacity epsilonr becomes large. Since the amount x of permutations by Sr is called heat-resistant stability, it is desirable that it is 0.01 < x < 0.03.

[0016] Specific-inductive-capacity epsilonr becomes [y] large less than by 0.001, when larger than 0.005, the mechanical quality factor Qm of y is large, and the amount y of permutations by Na was set to 0.001 < y < 0.005 because thermal resistance fell. As for the amount y of permutations by Na, it is desirable to be referred to as 0.001 < f < 0.004 from a viewpoint of the fall of specific-inductive-capacity epsilonr or a mechanical quality factor Qm and moisture resistance.

[0017] When z is less than 0.002, an electromechanical coupling coefficient Kp becomes small, when larger than 0.05, specific-inductive-capacity epsilonr has high z, and the amount z of permutations by M (La, Gd, Nd, Sm, Pr) was set to 0.002<=z<=0.05 for thermal resistance falling. As for the amount z of permutations by M (La, Gd, Nd, Sm, Pr), it is desirable that it is 0.003<=z<=0.02 from the heat-resistant reason for stability ****. Moreover, as M, La is desirable.

[0018] Next, the reason for having set a, b, c, d, e, f, and g as the above-mentioned range is explained. a of A site was set to 0.95<=a<=1.05 because an electromechanical coupling coefficient Kp fell and thermal resistance fell, when a is less than 0.95, or in being larger than 1.05. Since a of A site calls it flattening of the temperature characteristic of a mechanical quality factor Qm, it is desirable that it is especially 0.99<=a<=1.01.

[0019] Moreover, b of the amount of Nb(s) was set to 0.47 <=b <= 0.70 because a mechanical quality factor Qm becomes [b] large less than by 0.47, specific-inductive-capacity epsilonr became [b] large in being larger than 0.70, and thermal resistance fell. Since b of the amount of Nb(s) calls it heat-resistant stability, it is desirable to be referred to as 0.49 <=b <= 0.65.

[0020] Furthermore, c of the amount of Y was set to 0.02<=c<=0.31 because thermal resistance fell, a mechanical quality factor Qm became large and a group delay property fell, in being larger than 0.31 when c is less than 0.02. Since c of the amount of Y calls it flattening of the temperature characteristic of a mechanical quality factor Qm, it is desirable that it is 0.09<=c<=0.17.
[0021] It is because specific-inductive-capacity epsilonr will become high and

thermal resistance will deteriorate, if specific inductive capacity of d is large at less than 0.11, thermal resistance falls and it is larger than 0.42 to have set d of the amount of Cr(s) to 0.11<=d<=0.42. Since d of the amount of Cr(s) to 0.21<=d<=0.42. Since d of the amount of Cr(s) calls it heat-resistant stability, it is desirable to be referred to as 0.20<=d<=0.26.

[0022] It is because a mechanical quality factor Qm will become large too much if a mechanical quality factor Qm increases [e] less than by 0.01, an electromechanical coupling coefficient Kp falls, thermal resistance falls and it is larger than 0.12 to have set e of the amount of Co(es) to 0.01<=e<=0.12. Since e of the amount of Co(es) calls it flattening of the temperature characteristic of a mechanical quality factor Qm, it is desirable to be referred to as 0.02<=e<=0.09.

[0023] (Nbb Yc Crd Coe) The amount f of permutations to B site was set to 0.02 <= f <= 0.15 because specific-inductive-capacity epsilonr would become large and thermal resistance would fall rapidly, if an electromechanical coupling coefficient Kp fell less than by 0.02 and g was larger than 0.15. (Nbb Yc Crd Coe) Since the amount g of permutations to B site is called flattening of the temperature characteristic of a dielectric constant, it is desirable to be referred to as 0.05 <= f <= 0.07.

[0024] When g was less than 0.46, thermal resistance falls and the amount g of permutations to Zr of Ti was set to 0.46 <= g <= 0.52 for an electromechanical coupling coefficient Kp passing in ** low, when larger than 0.52. Since the amount g of permutations to Zr of Ti is called flattening of the temperature characteristic of an electromechanical coupling coefficient Kp, it is desirable that it is 0.48 <= g <= 0.51.

[0025] As a piezoelectric-ceramics constituent of this invention, it is an empirical formula (Pbl-x-y-z Srx Nay Mz) a (Nbb Yc Crd Coe) f Tig Zrl-f-g O3 (it

is here) When M expresses a kind at least among La, Gd, Nd, Sm, and Pr, x, and y, z, a, b, c, d, e, f and g0.01<=x<=0.03, 0.001<=y<=0.004, 0.003<=z<=0.02, 0.99<=a<=1.01, 0.49<=b<=0.65, 0.09<=c<=0.17, 0.20<=d<=0.26, 0.02<=e<=0.09, 0.05<=f<=0.07, It is desirable to satisfy 0.48<=g<=0.51.

[0026] And PbO and ZrO2, the piezoelectric-ceramics constituent of this invention as a raw materialTiO2, Nb 205, Cr 203, Y2 O3, and Co 3O4, Specified quantity weighing capacity of the oxide containing Sr and Na or a carbonate, the oxide that contains a kind at least among La, Gd, Nd, Sm, and Pr further, or each raw material powder of a carbonate is carried out, and wet blending is carried out with a ball mill etc. for 10 to 24 hours. And subsequentlyAfter dehydrating this mixture and drying, temporary quenching is carried out at 800-1100 degrees C for 1 to 3 hours, and a ball mill etc. grinds the temporary-quenching object concerned again.

[0027] Then, an organic binder is mixed in this grinding object, after granulation, it fabricates by the predetermined pressure, a Plastic solid is produced, and it is obtained by calcinating these at 1200-1350 degrees C in atmospheric air for 0.5 to 4 hours.

[0028] the obtained piezoelectric ceramics (Pb1-x-y-z Srx Nay Mz) -- a (Nbb Yc Crd Coe) f Tig Zr1-f-g 03 from -- the perovskite mold crystal phase of becoming ****** deposits, and, further in addition to this, the perovskite mold crystal phase of ****** may deposit.

[0029]

[Example]

DOCKET NO: <u>P1999,0008</u>

SERIAL NO: <u>09/736,266</u>

APPLICANT: <u>Feltz et al.</u>

LERNER AND GREENBERG P.A.

P.O. BOX 2480

HOLLYWOOD, FLORIDA 33022

TEL. (954) 925-1100